

設備概要一覽

設備種類	製造業者	型式	能力	取得	
立型マシニングセンタ	倉敷機械㈱	KV-700	720×400×500	1989年	
	倉敷機械㈱	KV-1600	1600×800×760	1994年	
	日立精機㈱	VM40III	500×450×450	1998年	
	日立精機㈱	VS50	1000×510×510	2000年	
	日立精機㈱	VS50	1000×510×510	2001年	
	大阪機工㈱	PG8(510・400・400)	510×400×400	2001年	
	大阪機工㈱	PG8(510・400・400)	510×400×400	2001年	
	牧野フライス㈱	V22 4000RPM	320×280×300	2008年	
	森精機㈱	NV4000DCG 20000RPM	600×400×400	2005年	
	森精機㈱	NV4000DCG 20000RPM	600×400×400	2006年	
	森精機㈱	DuraVertical 5060	600×530×510	2007年	
	森精機㈱	DuraVertical 635 eco	635×510×460	2011年	
	森精機㈱	NVX7000/40 F31iA	1540×760×660	2013年	
	DMG森精機㈱	NVX7000/40 F31iB	1540×760×660	2016年	
	森精機㈱	NV5000 20000RPM	800×510×510	2003年	
	森精機㈱	NV5000 α 1A/40 2006	800×510×510	2014年	
	森精機㈱	NV5000 α 1A/40 2007	800×510×510	2014年	
	DMG森精機㈱	NVD4000DCG SuperTuned	600×400×400	2015年	
	DMG森精機㈱	NVX5100/40 2ndGeneration	1050×530×510	2017年	
	立型5軸マシニングセンタ	森精機㈱	NMV3000DCG 6パレット	500×350×510	2011年
DMG森精機㈱		HSC55Linear 10パレット	450×580×460	2013年	
DMG森精機㈱		DMU50	500×450×400	2014年	
DMG森精機㈱		DMU50	500×450×400	2016年	
DMG森精機㈱		DMU50	500×450×400	2017年	
㈱松浦機械		MX-520 4パレット	630×560×510	2018年	
横型マシニングセンタ	日立精機㈱	HS400 5パレット	500×450×450	2002年	
	牧野フライス㈱	A66E 7パレット	730×730×800	2006年	
	森精機㈱	NH4000DCG 3パレット	560×560×630	2006年	
	森精機㈱	NH5000DCG 3パレット	500×500×900	2008年	
	DMG森精機㈱	NHX4000 5パレット	560×560×660	2018年	
CNCタッピングセンタ	ブラザー工業㈱	TC-32BQ-T,APC付	400×400×415	2004年	
CNC旋盤	日立精機㈱	NR15	165×心間300	1990年	
	日立精機㈱	NR15	165×心間300	1991年	
	日立精機㈱	NR15	165×心間300	1995年	
	日立精機㈱	NR23III	340×移動量630	1996年	
	日立精機㈱	NR20III	340×心間380	2000年	
	森精機㈱	SL-65A	890×心間1000	1995年	
	森精機ハイテック㈱	NR23III	340×移動量630	2003年	
	森精機㈱	NL2000 ローダー付	260×移動量590	2004年	
	森精機㈱	NL2000MC/500	260×移動量590	2007年	
	森精機㈱	NL3000MC/700	420×移動量820	2009年	
	DMG森精機㈱	NLX2500/500	260×500	2015年	
	DMG森精機㈱	NLX4000A/750	365×875	2015年	
	DMG森精機㈱	NLX2000/500	366×356	2017年	
	DMG森精機㈱	WASINO A150Y/18	240×245	2017年	
	DMG森精機㈱	NLX2500/700	260×795	2018年	
	オークマ㈱	LB3000EX	260×565	2011年	
オークマ㈱	LB3000EX II (L)	260×565	2015年		
シチズンマシナリーミヤノ㈱	LX-08E2	150×心間100	2012年		
中村留精密工業㈱	SC-250,S20670I	177.5×550	2014年		
中村留精密工業㈱	SC-250,S20670I	177.5×550	2014年		
NC立フライス盤	大島機工㈱	ON-3V II	1000×400×500	1997年	
	立フライス盤	平岡工業㈱	S-SCV	600×250×330	1996年
	横中グリ・フライス盤	安田工業㈱	YBM-80J	820×600×500	1973年
円筒研削盤	㈱ツガミ	GU4A	150×心間400	1992年	
	豊田工業㈱	GE4P-100	320×心間1000	2002年	
平面研削盤	㈱テクノワシノ	TECHSTER D3	780×400×500	2006年	
	㈱テクノワシノ	TECHSTER D3	780×400×500	2006年	
NC内面研削盤	㈱岡本工作機械	IGM-15NC	Φ6~150×125	1998年	
ホーニング盤	浜野鉄工㈱	3S-HGM-S-HNC	Φ50×300	1993年	
ワイヤ放電加工機	三菱電機㈱	FA20	500×350×300	2000年	
	三菱電機㈱	FA10	350×250×220	2002年	
	三菱電機㈱	FA10S	350×250×220	2004年	
	三菱電機㈱	FA10S Advance	350×250×220	2007年	
	三菱電機㈱	FA20PS Advance	500×350×300	2007年	
	三菱電機㈱	FA20S Advance	500×350×300	2011年	
	三菱電機㈱	MV1200S	400×300×220	2013年	
	三菱電機㈱	MV1200S	400×300×220	2013年	
三次元測定機	㈱ミトヨ	BH706	700×600×450	1990年	
	㈱東京精密	XYZAX SVA 7/7/5	650×500×450	2006年	
	㈱東京精密	XYZAX FUSION NEX 9/10/6	850×1000×600	2015年	
	㈱東京精密	XYZAX FUSION NEX 9/15/6	850×1500×600	2016年	
	㈱東京精密	SURFCOM 1900DX	長100×幅40	2005年	
表面粗さ・輪郭形状測定器	㈱東京精密	SURFCOM NEX 031 DX-13	長100×幅60	2017年	
真円度・円筒形状測定機	㈱東京精密	RONDCOM NEX200 DX-12	最大積載径φ580	2017年	
CAD/CAM	倉敷機械㈱	MYPAC	2015.1月 ver.	1994年	
	倉敷機械㈱	MYPAC	2014.1月 ver.	1994年	
	倉敷機械㈱	MYPAC	2015.1月 ver.	1996年	
	倉敷機械㈱	MYPAC	2014.1月 ver.	1997年	
	倉敷機械㈱	MYPAC-DRAFT	2015.1月 ver.	2007年	
	OPENMIND	hyperMILL (5軸)	2017.1月 ver.	2010年	
	OPENMIND	hyperMILL (5軸)	2017.1月 ver.	2017年	



MX-520 4パレット



DMU50



NHX4000 5パレット



NVX7000



NLX4000A/750



MV1200S



XYZAX FUSION NEX 9/10/6